

委員会名 (所属部門)	ナノファブ리케이션調査専門 委員会 (E 準部門) 【マイクロマシン・センサシステム 技術委員会】	委員会での調査・検討項目の 概要, 委員長のメッセージ等 (100 字程度)	
設置期間	平成 15 年 7 月 ~ 平成 17 年 6 月	本委員会ではナノファブ리케이션と MEMS/NEMS の融合 技術の最新動向を調査すると ともに, 今後推進すべき同技 術の指針を検討する. また, 社会的ニーズ, 市場動向を併 せて調査し, 将来マイクロ・ ナノデバイス構築に有用とな る新規ナノマシーニング技術 の創出に関する検討を行う. 具体的には, 論文等による最 新動向調査, 技術的課題の抽 出, 開発支援・周辺技術に関 する方向性について, 議論・ 情報交換を実施する.	
委員長名 (所属)	磯野吉正 (立命館大学理工学部)		
委員会開催頻度	年 4 回		
問合せ ・ 公募 受付 先	氏名 (所属)		磯野吉正 立命館大学理工学部
	電話		077-561-2744
	FAX	077-561-2665	
	E-mail ア ドレス	isono@se.ritsumei.ac.jp	
応募いただきたい 方の専門分野, 経験など	ナノファブ리케이션, ナノリソ グラフィ, MEMS/NEMS に興味 をお持ちの方		
応募締切	平成 15 年 7 月末日		